

第 20 回 若手研究者・技術者発表討論会 奨励賞

2021 年11 月29 日

日本原子力学会 関東・甲越支部

- ・「イオンビーム加工技術による、細胞に立体構造を作らせる薄膜の開発」

大山 智子（量子科学技術研究開発機構）

- ・「Zr イオン照射 Zr-0.5Nb 合金の APT/TEM 観察－Nb 添加 PWR 燃料被覆管の照射挙動の解明－」

中森 文博（電力中央研究所）

- ・「フラッシング噴流の流動解析手法の構築」

湯淺朋久（電力中央研究所）

- ・「遮蔽設計における核データ起因不確かさ推定手法の検討」

斎藤 裕幸（三菱 FBR システムズ）

- ・「原子力分野における MCF ゴムを用いた触覚センシングと環境発電に関する研究」

池田 遼（東京工業大学）

- ・「原子力発電所フィールド向け XR 技術の開発」

大島朋美（東芝エネルギーシステムズ）

以上